



# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

登录 注册

CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院合肥智能机械研究所

## 硅微机械两维倾角传感器芯片及制作方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割  
来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
<b>418</b>	<b>106</b>	<b>0</b>

其他版本

;;;

作者 方丽<sup>1</sup>; 孔德义<sup>1</sup>; 张正勇<sup>1</sup>; 梅涛<sup>1</sup>

发表日期 2007

专利国别 中国

专利号 cn1970431

专利类型 发明

权利人 中国科学院合肥研究院

是否PCT专利 是

学科主题 仿生感知技术

公开日期 2009-11-10 ; 2009-11-10

申请日期 2006

专利申请号 cn200610098136

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1748>]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院合肥智能机械研究所

推荐引用方式 方丽,孔德义,张正勇,等. 硅微机械两维倾角传感器芯片及制作方法, 硅微机械两维倾角传感器芯片及制作方法, 硅微机械两维倾角传感器芯片及制作方法, 硅微机械两维倾角传感器芯片及制作方法. cn1970431. 2007-01-01.

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

» [欧盟学术资源开放存取平台](#) |» [CALIS高校机构知识库](#) |» [台湾学术机构典藏](#) |» [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号